Searching PAJ

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-340668

(43) Date of publication of application: 22.12.1998

(51)Int.CI.

H01J 9/02 B41F 17/14

(21)Application number: 09-146754

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22) Date of filing:

04.06.1997

(72)Inventor: KONO HIRONOBU

TOYODA OSAMU

TOKAI AKIRA BETSUI KEIICHI

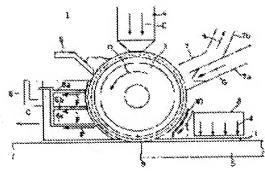
NAKAZAWA AKIRA

## (54) PARTITION WALL FORMING DEVICE OF DISPLAY PANEL

### (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To simplify a partition wall forming process by providing a matrix where a groove corresponding to a partition wall shape is formed on a surface, arranging a rotary transfer part and a material supply part to supply a partition wall material to the groove of the matrix, and forming a partition wall on a base board by transferring the partition wall material supplied to the groove of the matrix to the substrate for a display panel by rotation of the transfer part.

SOLUTION: A matrix where a female mold of a partition wall is formed in a groove shape is installed in a roller part 3. The matrix is warmed to a constant temperature by a heater part 9, and while supplying a partition wall material to a groove of the matrix from a material supply



part 4, the roller part 3 is rotated in the D direction. Next, the partition wall material is uniformly painted in the groove of the matrix by a painting spatula part 5, and foams in the partition wall material are removed by a deforming part 6, and after the partition wall material is transferred to a substrate S, a residual partition wall material is removed and cleaned by a cleaning part 7, and the partition wall material is dried by a drying part 8. The partition wall material is cut in

a proper place by a cutting part 10, and after a partition wall 11 is formed on the substrate S, it is dried and baked.

### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

09.01.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

(Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration)

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## (19) 日本國特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A) (11)特許出願公開番号

### 特開平10-340668

(43)公開日 平成10年(1998)12月22日

(51) Int.CL <sup>s</sup>		鐵別紀号	F		
H011	9/02		H01J	9/02	F
B41F	17/14		B41F	17/14	E

### 審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 9 頁)

(21)出網番号	特爾平9146754	(71)出額人	000005223
			富士通株式会社
(22)出版日	平成9年(1997)6月4日		神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
			1 19
		(72)発明者	河野 洛信
		, ,	鹿児島県蘇摩郡入宋町副田5950番地 株式
			会社九州富士道エレクトロニクス内
		Among among me	
		(72)発明者	費田 治
			神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
			1号 富土維株式会社内
		(74)代理人	<b>弁理士 野河 信太郎</b>
		3 44 4 8 3 3 3 4	2 Common and Car Methodology

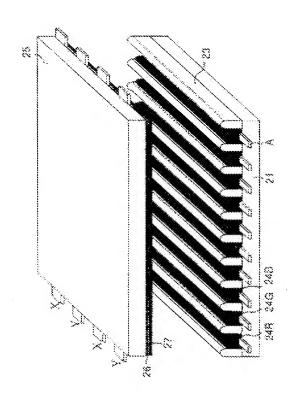
最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 表示パネルの隣壁形成装置

#### (57)【樂物】

【課題】 表示パネリの簡整形成共體に関し、隔盤の雌 型に椭壁材を充填してこれを基板に転写することで隔壁 形成プロセスの簡略化を図る。

【解決手段】 裏面に隔壁形状に対応する溝が形成され た母型を有するローラ部と、ローラ部の母型の違に構整 村を供給する材料供給部とを設け、ローラ部の囲転によ り、母型の溝に供給された陽壁材を表示パネル用の基板 に転写し、それによって差板上に隔壁を形成する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 裏面に隔壁形状に対応する溝が形成され た母型を育し、かつ回転する転写部と、転写部の母型の 溝に隔壁材を供給する材料供給部とを購え、転写部の開 転により、母型の薄に供給された陽壁材を表示パネル用 の基板に転写し、それによって基板上に隔壁を形成する ことを特徴とする表示パネルの隔壁形成装置。

【請求項3】 母型の溝に隔壁材を均一に塗込むへ与部 そさらに備えてなる請求項」記載の表示パネルの隔壁形 成装置。

母型の溝に供給された陽葉材から泡を抜 【請求項3】 〈 脱泡部をきらに備えてなる請求項1記載の表示パネル の福盤形成装置。

【請求項4】 - 播盤打が基板に転写された後、母型の溝 は残留した瞬盤材を取り除くクリーン部をさらに備えて なる請求項目記載の表示パネルの隔離形成装置。

【請求項5】 基板に転写された籐壁材を乾燥させて硬 化させる乾燥部をきらに備えてなる請求項1 記載の表示 パネルの陽糠形成芸養。

母型の溝に搭壁材をスムーズに供給する [請求項6] とともに隔壁柱の脱泡を行うために母型を加熱する加熱 部をおらに擴えてなる請求項1記載の表示パネルの隔離 形成效量。

#### 【発明の難細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、表示パネルの隔 壁(リブ)形成装置に関し、さらに詳しくは、マトリク ス素集方式のプラスマティスプレイバネル (PDP) め 瀰獲の形成に昇麗に用いられる美ポパネルの篠盤形成装 置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】隔盤を育する裏墨バネルとして、PDP を例に挙げて従来の鑑整形成方法について説明する。中 DPは、一対のガラス基板を微少間隔で配置し、個辺を 封止することによって内部に放電器間を形成した自己発 光製の要米パネルである。

【0 0 0 3】 このような P D P ては、 通常、 放置空間は **潛蟹によって仕切られており。何えばでトリクス表示方** 式の代表的なものとして、3電極菌放電形式のAC歴刊 DPでは、21インチサイズのもので、画面の表示領域。 xb-に、藁を100~200gm。[編30~50gm程度の **隣盤が、200m和程度の開発で半行に設けられてい** る。陽鑒の材料としては、通常、低融点ガラスが用いる 16.5

【0004】このような髑髏の形成方法として、従来で は、スタリーに印刷法やサンドでラスを法。あるいはア ディティブ法(フォト・埋め込み法)などが用いられて V>700

【0005】スクリーン印刷法は、整板上に隔壁材を所

ラスト法は、平面状に形成した隣鎌村を切削することに より簡盤状に形成するものである。アディティブ法は、 基板にフィルム状のレジストをラミネートし、露光・環 豫によりレジストに隣壁用の溝を造り、その溝に隔壁材 を埋め込んで乾燥させた後、レジストを除出するもので 10 to 1

#### 100061

【発明が解決しようとする課題】 従率では、上記のよう な各種の髑髏形成方法が存在する。しかしながら、スク 30 リーン印刷法では、PDPの面積が大きくなるほどスク リーンの位置合わせが難しく。また、スクリーンが密む ため、騰麗パターとに歪みが生するという問題がある。 サンドプラスト法では、切削媒体を吹き付けて隔離材を 削り取るため、材料に無駄が多く、装置が大がかりとな るという問題がある。また、アディティア法は、処理工 程が多く、フィルム状のレジストが高価であり、溝に隔 盤村を埋め込む場合の海輸み等で瀏盤形状が不安定とな り、レジスト除去時に保健が剥がれる等の問題がある。

【0007】このように、従来の篠鹽形成方法には、い 20 ずれの方法においてもそれなりの問題があり、このた め、より簡単かつ低コストのプロセスで隣壁を形成する ことか望まれていた。

【0008】この発明は、このような事情を考慮してな されたもので、落鑒の機型は隔壁村を充填してこれを基 板に転写することにより基板上に隔壁を形成し、これに より隔壁形成でロセスの簡略化を図るようにした表示バ ネルの隔壁形成狭置を提供するものである。

#### [0009]

【靉鬈を解決するための手段】この発明は、表面に隔壁 30 形状に対応する溝が形成された母型を有し、かつ回転す る軟写部と、軟写部の母型の溝に隔壁付を供給する材料 供給部とを輸え、転等都の囲転により、母型の溝に供給 された隣壁材を表示パネル用の基板に転写し、それによ って薔薇上に隔壁を形成することを特徴とする表示パネ ルの隔壁形成装置である。

【0010】 この発明によれば、転写部の母型の溝に篠 **塑材を供給し、その供給された擲盤材を表示パネル用の** 基板に転写することにより基板上に隔壁を形成するの で、簡単かつ低コストのプロセスで、連続的に隠襞を形 歳することができる。

#### 100111

【発明の実施の影響】この発明において、転写鑑は、円 簡体の円期間の全体又は一部を転写面としこの転写面に 母型を取り付けることが可能なものであればどのような 形態のものであってもよい。

【0.0.1.2】例えば、円筒体の円開開の全体に母型を巻 き付け、円筒体を転がすことによって整板に隔離材をエ ンドレスで鮫苺できるように構成したものであってもよ いし、円額体の円周面の一部からなる円弧体の開面に母 定のパケーンで繰り返し印刷するものである。サンドブ 50 型を取り付け、円弧体を転位させることによって基板に

3

溺魔材を転写できるように構成したものであってもよい。円筒体を転がして基板に陽魔材をエンドレスで転写できるようにした場合には、転写した陽盤材をカットするカッティング部を設けることが選ましい。

【0013】材料供給部は、陽壁材に圧力を加えることによって、転写部の母型の溝に腐壁材を供給する(詰め込む)ことが可能なものであればよく、この加圧には、従来公知の各種の加圧装置を適用することができる。

【0014】材料供給部から供給される優盤材としては、ガラス粉末と、ガラス粉末をパインドしかつ磨盤材に楽軟性を持たせるための樹脂結合剤と、ハンドリンソを容易にするための有機溶媒とを混合したガラスペーストを用いることが望ましい。

【0015】上記ガラス粉末の材料としては、酸化珪 素、酸化給、酸化亜給、酸化ホウ素、酸化カルシウム等 の酸化物を挙げることができる。このガラス粉末は粧達 を1μm程度にして用いることが望ましい。

【0016】上記樹脂結合剤としては、常温で軟質なポリ塩化ビニル、ポリビニルプチラール、ポリビニルアルコールなどのビニル系樹脂。またはこれらのビニル系樹脂にさらに添軟性を与えるフタル酸ジプナル等の可塑剤を加えたものや、ポリエチレン、ポリメチルメククリレート等の硬質樹脂にフタル酸ジプチル。クリセリン等の可塑剤を加えて軟質化したものを用いることができる。

【0017】このようなガラスペーストに集軟性を与えるための可塑剤は、エトロセルロース、ポリメチルメククリレート等の比較的硬い樹脂を転質化して隔壁材として用いることを可能にする。

【9018】 上配有機溶媒は、自然乾燥(常温乾燥)で 揮発する散沸点(腐蒸気圧)溶媒と、常温では揮発せず、30 60℃~160℃の高温で揮発する高沸点(低蒸気圧) 溶媒との2種類の溶媒を用いることが望ましい。

【0019】 低沸点溶媒は、陽難材をベースト状にして 容器に収容しやすくし、隔離材の供給をスムーズに行わ せるためのものであり、隔離材が軒等された後、自然乾 場で速やかに揮発して消失するものを用いることが察ま しい、この低融点溶媒としては、例えばアセトン、メチ ルエチルケトンなどのケトン類、エチルアルコールなど のアルコール機を用いることができる。

【0020】高沸点溶媒は、液状で隔壁付に電軟性と歳 の動性を与え、母型の溝に隔壁材を塗込みやすくするためのものであり、隔壁材を壊皮した毎に消失するものを用いることが緩ましい。この高沸点溶媒としては、何えばジエチレングリコールモノニチルエーテミアセテート、テレビネオールなどを用いることができる。

【0021】この発明の隔盤形板装置においては、母型の溝に隔盤材を均一に塗込むべり部を設けるようにしたほうがよい。また、母型の溝に供給された隔盤付から泡を抜く脱油部を備えることが好ましい。

【0022】また、この発明の關鍵形成装置(Cおいて

は、クリーン部を設けて、**隆鑿材が基板に転**写された 後、母型の溝に残留した僭墜材を取り除くようにするこ とが望ましい。

【0023】そして、転写された隔壁の形が崩れるのを 防止するために、基板に転写された隔壁材を乾燥させて 硬化させる乾燥部をさらに設けた構成とすることが好ま しい。また、母型を加熱する加熱部を設けて、母型の溝 に隔壁性がスムーズに供給されるようにすることが望ま した。

7 【6034】〔奏振例1〕以下、園面に至す奏旅の形態 に基づいてこの範囲を静遠する。なお、これによってこ の発明が設定されるものではない。まず、本発明の陽盤 形成芸鑑によって隔壁が形成されるAC型3電極面板電 形式のPDPの構成を図1に至す。

【9025】AC製3電極面放電形式のPDPでは、背面網のガラス基板21にソーゲライムガラスを使用し、その上に複数のアドレス電極Aを平行に形成し、アドレス電板Aを誘電体管で覆っている(誘電体管は図示していない)。

【9026】アドレス電極側には隔離23を設け、隔離23と隔離23との間の溝には、その側面と痕面にカラー表示のための本用(R)と縁用(G)と質用(B)の 仮定体隔24R、24G、24Bを順次形成している。 【9027】前面側のガラス基板35には、アドレス電 個人に対して変次する方面に、表示の1ライン毎に一対 のサステイン電極区、Yを形成し、ガラス基板25の全 体を誘電体隔26で覆い、誘電体隔26の表面にはMg のからなる保護終27を蒸棄している。

【0008】背面側のカラス整板21と前面側のカラス 差板25は、勝り合わせて周辺をシールし、内部に以 e、Ne等のガスを混入している。表示の1画素(ピケ セル)はライン方向に近,53つのサブピグセルで構成する。

【0029】図2は本発明の表示パキルの機嫌形成装置 の実施例1の全体を示す針視図である。この図に示すよ うに、本発明の表示パキルの機嫌形成装置はローラ代の 機能形成装置となっている。

【9039】この間において、Sは基板、1はローラ式の開墾形成装置、2は開墾形成装置1を回中共印入で示す上下方向に移動させる支持部、3は開鑿村(『リブ材』ともいう)を基板Sに転写する転写部としてのローラ部、4は騰鹽材をローラ部3に開盤材を強込む塩込み用へラ部。6は騰野材から泡を放く脱泡部、7は転写後のローラ部3を搭除するクリーン部、8は基板Sに転写された開墾材を乾燥させる乾燥部、9はローラ部3の内部に組み込まれた加熱部としてのヒーケ部、10は転写した開発材をカットするカッティング部、11は転写によって巻板5上に形成された隔壁である。

30 【0031】 雑板5は、前添したように、殴しでポした

ゾーグライムガラスからなる背面側のガラス基板上に覆 数のアドレス電便が平行に形成されて誘電体層で覆われ たものあり、これらのアドレス電差間に、ギローラ式籐 盤形成装置1によって隔壁を形成する。

【0032】隔壁付は、カラス粉末、樹脂結合剤、高沸 点協構、低沸点溶媒を混ぜ合むせたカラスパーストであ り、ガラス特末としては低融点ガラス粉末を、樹脂結合 削としてはポリビニルプチラールを、低沸点溶媒として はメチルエチルケトンを、高準点溶媒としてはテレビネ オールを、それぞれ採用している。このような状態の際 10 **蟹材を適常はリブペーストという。** 

【0033】 隔壁材の重量成分は、材料供給部4からの 供給時点では、低融点ガラス粉末も0重量器。ポリビス ルプチラーも1重量部、メチルエチルケトンも0重量 部、アレビネオール12重量部である。

【0034】 図3はローラ式隔壁形成装置 1 の名都の際 能を示す機能説明図、図4はローラ部3の正面図であ る。これらの間に基づいて本ローラ式擺盤形成装置の各 部の機能を説明する。

【0.035】ローラ部3は、円筒体の円層面にシリコン 系のゴム状シートからなる母類を取り付けたものであ り、この母型には廃墜の難型が糞状に形成されている。

【6036】そして、隔壁形成装置1を上から押さえ付 けながら矢印じの方向に移動させることによってローチ 部3を矢印Dの方向に回転させ、これにより母型の際に 売算された隔壁材を基板Sに転写し、基板S上に隔壁1 1を形成する。後述するように、ローラ都3は、母型に 種々の隔壁形状の雌型の瀟を掘ることで、様々な形状の 隔壁を製作することができる。

【0-037】材料供給部 1 は、矢印Eの方面に加圧する ことによって機墜材を母型の溝に辿り出す動作を行うも のであり、母型の形状と条件に合わせて有料供給の細額 を行う。材料供給額4の供給口はローラ部3の模さに応 じて横に広がっている。

【0038】塗込み用へつ離りは、材料供給解4で供給 された循盤材を母型の溝に均一に金込むためのものであ

【0039】 税泡部6は、母型の溝に塗込まれた隔離材 の表面上に異生状態を作り、その異常を利用して隔離材 1、第2、第3版泡部6a、6b、6cとして3段勝に 設けられており、それぞれ矢印下で示す方面に後を引い てゆくようになっている。

【0040】 クリーン部7は、吹き出し口7aと吸入口 7 わから構成され。隔壁村が転写された後、母型の溝に 残留した隔壁材の排除と装置内の清掃をエアープローと ハギュームエアーを使用して行うものである。すなわ さ、母型の裏に残った隔盤柱を使印Gで示す方向のエア 一で吹き飛ばして取り降き、取り繰いた隔離材を失印日 の溝と装置内のケリーニングを行い、隔壁の均一化を図 るものである。

【9041】乾燥部8は、転等された隔壁材を乾燥させ て隔盤の形状維持を行うものである。すなわち、この乾 燥部をには、赤外線ビータ等の加熱装置と加熱した空気 を矢印まで示す方向に送る遊風装置が内装されており、 この加熱装置で転写後の隔壁材を加熱して隔壁材の表面 を硬化させ、これによってペーストグレなどを防ぎ隔壁 の形状維持を行う。隔離村の材質によっては、始外線に より隔壁材を硬化させて隔壁の形状維持を行う場合もあ

【0042】ヒーケ部りは、ローラ部分の母型を一定の 温度に温め、これにより隔壁材の流動性を高め、脱泡の 援助を行うものである。すなわち、このヒータ部9は、 ニクロム線などの加熱装置で構成されており、この加熱 装置で母型を温めることによって、構築材の成動性を高 めて簡繁材を母型の溝に入れやすくするとともに、簡繁 村の拠池を行う。また、転写時には隔壁村が母型の溝が ら離型しやすくする。ヒーク部9は、陽壁村の軒写の際 て最良の状態で隔壁材が基板とに接着されるように温度 翻御を行う。

【0043】カッティング第10は、篠壁の転写の際に **陽壁形成範囲の制御を行い、適当なところで隔壁をカッ** 上するものである。すなわち、基板8の大きさに応じて 矢印」で示す方向に動作させることにより隔壁をカット することができる。

【0044】本ローラ式隔盤形成装置の全体の動作は、 まず、ヒータ部9で母型を一定の温度に温めておき、材 将供給部よから母型の溝に隔壁材を供給しながら、隔壁 30 形成装置1を図2の矢印Bの方向に押さえて矢印Cの方 向に移動させることにより、ローラ都3を図るの矢印り の方向に回転させる。

【0045】にのような動作とともに、塗込み用へラ部 6 で帰壁材を母型の溝に均一に塗込み、脱泡部6で開盤 材内の脱泡を行って、基板5に隔壁材を転写してゆく。 転写後は、タリーン部でで母型の溝に残留した隣壁材の 排除と装置内の清掃を行い、乾燥部 8 で隔壁材を乾燥さ せて隔壁の形状維持を行う。

【0046】そして、差板Sに隔離付を転写した後は、 内の復贈みを取り除くものである。この腕迄鋸6は、第一40 カッティング部10により魔馬な所で髑髏をカットす る。このようにもて蒸板Sに隔盤11を形成した後、乾 停室に入れて乾燥させ、焼放工程にて焼放することによ り陽繁変製作する。

> 【0047】図3一図8は種々の隔壁形状の溝を掘った 母型の例を示す説明団であり、このような母型を用いる ことにより、様々な形状の隔壁を製作することができ

【0 0 4 8】図 5 (a) はほほ正方形の陽壁を形成する ための母型であり、このような母型を用いることによ で示す方向のエア…の吸引で吸い取ることにより、母騾 50 り、摺る(も)に開すような髑髏を形成することができ

S. ...

【0049】図6(a)は正方形状の格子あるいは多角 形(六角形等)状の格子の形をした髑髏を形成するため の母型であり、このような母型を用いることにより、図 6(6)に示すような解壁を形成することができる。

【0050】図7は菱形状の烙子の形をした開墾を形成 するための母型であり、図8は円形状の格子の形をした 隔壁を形成するための母類である。

【りも51】このように、本ローラ式循盤形成装置にお いでは、ローラ部3の母型にシリコン系のゴム状シート を使用するので、母型の加工が容易であり、このため、 各種の形状の騰騰を自由に形成することができる。

【0 0 5 2】また、ローラ部3を用いるので、騰鑒の形 成が簡単であり、均一な隔盤を形成することができる。 さらに、母型を加熱するためのヒーク部9を設けたの で、隔壁材を温めて、隔壁材の定動性を高めることがで きるとともに、脱液を行うことができ、これにより觸盤 材の緻密化を図ることができる。

【4053】そして、脱泡部6を設け、上記ヒータ部9 での脱色に加えて、さらに脱泡部6で開盤付の脱泡を行。20 うめで、より一層隔壁村の緻密化を図ることができ、転 写後の躍驤の形状変化を抑えることができる。また、乾 煙部8を設けたので、蛇写後の隔盤形状のペーストタレ を無くして、安定した勝駿の形状を維持することができ

【びりり4】さらは、クリーン鑑了を設け、このクリー >部でで母型に残った隔壁材をエアープローによって除 去し、その除去した隣盤材を吸引エアーで吸引するの で、隔壁形状の均一化を図ることができる。

【0055】したかって、本ローラ式隔離形成装置によっめ れば、隔壁形成でロモスの簡略化と安定化を図ることが でき、これにより一定の形状の隔盤を簡単に形成するこ とができる。

【0056】 [実施例2] 図9は本発明の変示バネルの 勝篋形成装置の実施例での構成を示す構成説明個であ る。この図に示すよう(C、本発明の表示パネルの廢盤形 成装置は円弧式の隔盤形成装置となっている。

【0057】この図において、30ほ円弧式の陽盤形成 装置、31は回転の中心となる回転支持部、32は回転 支持部31によって矢印Kの方向に顕軟する支持板、3 40 3は支持収32に支持された転等板、34は転等概を支 持する支柱、35は軽等板33が支性34によって支持 ぎれるように付勢するバネ、36は転写板33内に設け られた空洞内を矢印して至す方向に移動する転等機構。 3では転写機構36がスライドするスライト部、38は **転写板33に取り付けられた平板)39は平板38に取** の付けられた円弧板、40は円弧板39の腐菌に取り付 けられた陽陰の母型、41は母型40の下部に設けられ 母型41を加熱するヒータ部、42は母型の溝に隔壁材 を供給する材料供給部である。

【0058】母型40は、実施例1と同様のシリコン系

のゴム状シートからなり、この母型には隔壁の難型が溝 状に形成されている。

【0059】材料供給部42は実施例1と関様のもので あり。この材料供給部42には、実施例1と同様の塗込 み用へラ部と軽泡部が内装されている。材料供給部42 は、矢印Mで示す方向に移動可能であり、母型40に当 **倦し、図中以で示す方向に移動して母型40の溝に隔壁** 材を供給しながら、塗込み用へり都によって降墜材を母 - 70 製40の溝に強込み、脱泡節にて脱泡を行う。

【0060】図10は本円弧式機能形成装置30の転写 **原理を示す説明図である。この図に定すように、台下の** 上に実施例1と関係の基板Sが載せられており、この基 板分に本円弧式隔盤形成装置30によって隔盤材を転写 7 300

【0001】隔壁村の転写時には、回転支持部21を中 元にして支持板32を矢印氏の方向へ反転させた後、蕃 数Sに母型40を失母とて吊す方面に押しつけて矢印Q で形す方向に離してゆき、母型40を転位させることに より、隔離村を基板Sに転写する。

【0062】図11は郵写機構を示す範期図であり、こ の間は示すように、転写機構3.6はシリングによって先 |印Rで示す方面に伸縮するようになっており、転写機構 36をスライド第37に沿ってスライドをせながららり ンダ圧力の違いをつくることにより、リンクの原理で転 毎を行うことができる。

【0063】図12は本円弧式隔離形成装置20の転写 後の状態を差す説明園である。この図において、するは 実施例1と同様のクリーン都である。この間に示すよう - に、転写後は、個転支持部31を中心にして支持板32 を矢印じの方向へ反転させて光の位置に関し、グリーン 部43を舞型にセットする。そして、カリーン総43 を、矢印Yの方向に移動させながら。実施例1と同様 に、母型の溝に残った福祉材を矢印Wで形す方向のエア ーで吹き飛ばして取り除き、取り除いた髑髏材を矢印X で示す方向のエアーの吸引で吸い取り、これにより母型 のクリーニングを行う。

【0064】図13は本円弧式隔壁形成装置30の隔壁 乾燥時の状態を開す説明図である。この図において、4 4 は実権例1 と関係の乾燥部である。隔壁の転写後は、 上達したタリーン部43でクリーニングを行うのである が、ごれと同時に、乾燥部44を整板3上に転写された **勝壁11の上にセットして勝壁11を乾燥させる。そし** て、図14に示すような路壁11を得る。

【0.065】 本円弧式隔壁形成装置の全体の動作は、ま ず、ヒーク部41で母型を一定の温度に湿めておき、材 料供給部42で母型の溝に腐壁材を供給しながら、後込 み用への部で隔離付を母型の溝に均一に遠込み、鞭液部 で隔壁材内の脱泡を行う。

50 【0066】そして、回転支持部31を申むにして支持

概33を矢印刷の方向へ反転させ、母型40を転位させ ることにより隔壁料を基板らに転写する。

【0007】新写後は、御転支持部31を申心にして支 特板32を矢印リの方向へ反転させて光の位置に関し、 プリーン部員でで母型の溝に残った隔壁材を除去する。 そして、このクリーン動作を行いながら、乾燥翻44で 隔壁11を乾燥させる。

【0.06.8】 この実施例においても、先の実施例 [ と図 様に、種々の隔離形状の難型の溝を握った母型すりを円 弧板39に取り付けることにより、様々な形状の隔壁を 70 である。 整律することができる。

【0069】このようにして、転写部の母型の溝に隔壁 材を供給し、その供給もれた隔離材を表示パネル用の業 模は転等して釜板上に隔壁を形成するので、簡単かつ低 コストのプロセスで、連続的に隔壁を形成することがで A 3 .

【0070】なお、実施例1のローラ式隔壁形成装置。 あるいは実施例での円弧式陽巖形成整層のいずれにおい ても、例えば裏空室や裏空に近い滅圧室のような裏空環 境あるいは滅圧環境中に隔離形皮装備を配置し、その環 20 を示す説明図である。 境内で爆撃を形成するようにしてもよい。

【9071】このような環境内で爆撃の形成を行えば、 隔壁柱の供給の際に生ずる母型と隔壁材との間の池噛み や、簡璧計の新写の際に生ずる基板と隔離材との翳の液 嫌みや塵の付着等を防止することができる。このように 真空環境内に隔壁形成装置を配置した場合には、真空に よって脱泡が行われるので、脱泡部を取り外して使用す ることができる。

【0072】また、将科供給部と塗込み用ニラ部だけを 蹇嚴物で覆って白癬を裏差域あるいは滅狂域とし、これ 30 3 ローラ部 により、隔壁材の供給の際に生ずる母型と隔壁材との間 の池幡みを防止するとともに、行科供給部と強込み用へ う部を経由して進載物外に出た腐簾材を外気圧で母型へ 押し込んでやるようにしてもよい。この場合において、 も、脳泡部を取り外して使用することができる。

#### [8 073]

【矩明の効果】この発明によれば、転写部の母型の溝に 隔壁材を供給し、その供給された隔壁材を表示パネル用 の基板に転写して基板上に隔離を形成するので、従来よ りも簡単に隔壁を形成することができ、これにより隔壁 30 93 隔壁 形成コストの低減と、隔壁形成工程の短縮化を図ること ができる。また、隣壁の形成に隠して、形状ムラがなく 安定した陽壁が攻形できる。さらに、母型により隔壁を 形成するので、隔壁の形状変更が容易であり、隔壁形成 プロセスの変化に対しても迅速な対応が可能となる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の隔離形成方法によって隔離が形成され るAC型の電極面放電形式のPDPの構成を示す説明図 である。

【図2】半発明の素ポバネルの潴離形成装置の実施例1 30 3.5 バネ

の全体を示す料提図である。

【図3】本発明によるローラ式隔差形成装置の各部の機 能を示す機能説明問である。

117

【図4】 本発明によるローラ式機能形成装置のローラ部 の正面図である。

【図5】(まぼ正方形の陽繁を形成するための母型とこの 母型を用いて形成された陽壁を示す説明図である。

【閏6】 正有形状の格子の形をした魔魔を形成するため の母型とこの母型を用いて形成された構築を示す説明図

【図7】菱形状の格子の形をした篠驤を形成するための 母型を示す説明例である。

【図8】 円形法の格子の形をした隔壁を形成するための 母型を示す説明団である。

【図9】本発期の表示パネルの隔盤形成装置の実施例2 の構成を手す構成説明図である。

【図10】 本発明による円弧式隔離形成装置の転写原理 を重す説明問である。

【図11】本発明による円弧式隔壁形成装置の転写機構

【図12】 本発明による円弧式隔盤形成装置の転算後の 状態を示す説明図である。

【図13】本発明による円弧式隔壁形成装置の隔離乾燥 時の状態を示す説明图である。

【図14】 本発明による円弧式隔壁形成装置によって形 哉きれたの僭骸を示す説明団である。

#### 【符号の説明】

- 1 ローラ式の隔壁形成装置
- 2 支持部
- - 4. 12 材料供総部
  - 5 強込み用へラ都
  - 6 脱泡部
  - で、43 タリーン部
  - 8、4.4 乾燥部
  - 9、41 ヒータ部
  - 10 カッティング部
  - 11 陽壁
  - 21 背面側のガラス塞板21
- - 24R, 24G, 24B 東光体層
  - 2.5 前面側のカラス基板
  - 2.6 誘電体器
  - 27 保護額
  - -30 円弧式の隔壁形成装置
  - 31 国転支持部
  - 32 支持板
  - 3.3 転写報
  - 3.4 支柱

17

4.0 福業の母型

36 転写機構37 スライド部

A アドレス電極

38 平板

5 基板

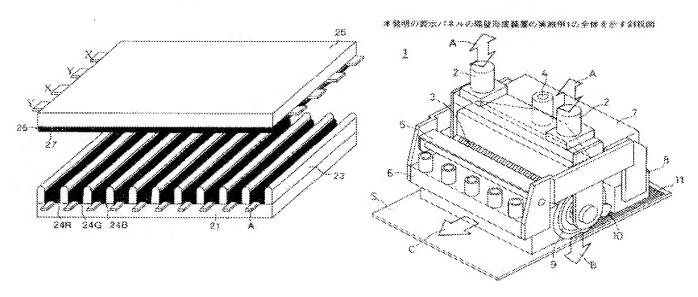
3.9 円弧板

X, Y サステイン電極

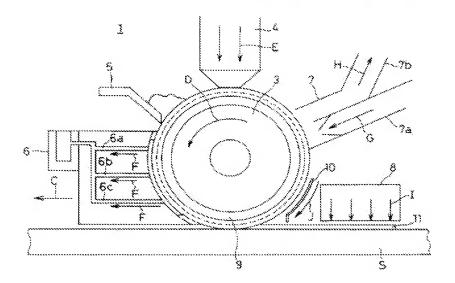
[[3]]

[18]2]

12



【図 ○】
本発明によるローラ式職監形成装置の各部の機能を示す機能説明図

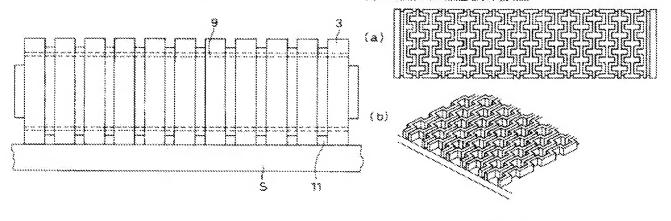


#### [3]4]

本発明によるローラ太隣督形成装置のローラ参の正顧図



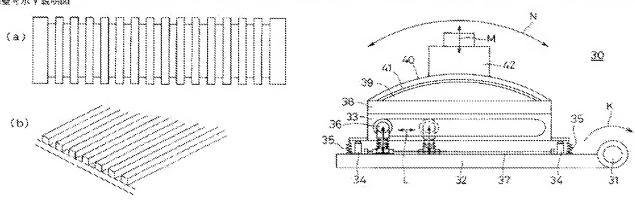
正方形状の格子の形をした隔線を形成するための母型とこの母型を 用いて形成された隔壁を示す説明図



[125]

[89]

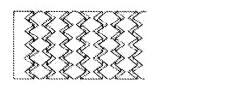
ほば正方形の襲撃を形成するための何型とこの母型を用いて形成された。 | 李発明の表示バネルの傷怪形成装置の実施例2の構成を示す構成設明図 | 編製を示す範疇図



[13] 7]

[38]

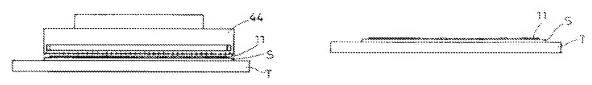
義形状の格子の形をした磷酸を形成するための複数を示す説明調 円形状の格子の形をした隣盤を形成するための母型を示す説明識



.

[813]

本発明による円級式隔盤形度装置の隔離軟燥時の状態を示す器明隔本度時による円弧式隔盤形度装置によって形成された隔盤を示す説明器



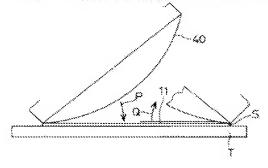
[311]

本発明による円弧式機能形成装置の転写機構を示す説明窓

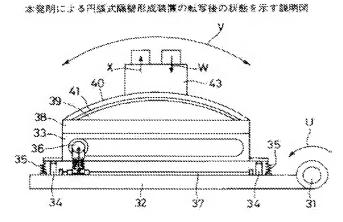
37

[8] 10]

#### 本発明による円弧式綿盤形成装置の転写原理を示す説明図



[212]



#### プロントページの続き

#### (72) 発明者 渡海 寧

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目丁賞 1 學 富士通株式会社内

(72) 発明者 別井 生一

神奈用県川崎市中原区上小田中4 丁目工番 1号 富士通株式会社内

(72) 発明音 中澤 明

神奈用縣川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号 富士通株式会社内